

Technology & Trust

東レリサーチセンターは、高度で幅広い分析技術と豊富な経験を用いて、皆様の研究開発や製造におけるさまざまな問題解決をお手伝いします。

設立：1978年6月

企業理念：高度な技術で社会に貢献する

モットー：信頼性の高い技術を提供します (Technology)
機密保持を厳守します (Trust)



LSI
Memory
Power Device
Opt Device

Semiconductor



*Analysis
Problem solving
Patent litigation
Investigative research*

Display device
LCD/OLED
Battery / Cell
LIB/FC/SC

Electronic
Device

TRC's
Comprehensive
Technical
Capability



Industrial
Materials,
Environment

Pharmaceutical
Bio-technology

Organic Materials
Inorganic Materials
Polymer, Metal,
Ceramics, Catalyst

Structural analysis
Bio-medical
Pharmacokinetic Studies
Stability testing
Specification test

Techniques

- Morphological Study : FIB, TEM/STEM, SEM, EDX, EELS, SPM
- Surface Analysis : SIMS, TOF-SIMS, XPS, AES, EPMA, RBS/HFS
- Structure Analysis : IR, Raman, NMR, ESR, CL/PL, XRD
- Material Characterization : Mechanical, Rheological, Thermo-Physical and Electrical Properties
- Organic Analysis : IR, GC, GC/MS, LC, LC/MS, NMR
- Inorganic Analysis : ICP-AES, ICP-MS, IC, XRF
- Ion implantation Service
- Pharmaceutical Analysis : Appearance, Purity & Impurity, Assay, General tests etc.

 株式会社 東レリサーチセンター

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町一丁目1番1号 TEL. 0120-95-2186, 03-3245-5665 FAX 03-3245-5804
e-mail: bunseki@trc.toray.co.jp URL: <http://www.toray-research.co.jp>